



フジフィルム社製 プロセッサー：EP-8000 光源装置：XL-4450 送水装置：JW-2
 内視鏡用炭酸ガス送気装置：GW-100 バルーンコントローラ：PB-30
 オリンパス社製 高周波焼灼電源装置：ESG-100



オリンパス社製 ビデオシステムセンター：CV-1500、CV-290
 高周波焼灼電源装置：ESG-100
 内視鏡用送水ポンプ：OFP-2
 内視鏡用炭酸ガス送気装置：UCR



オリンパス社製 内視鏡洗浄消毒装置：OER-5



オリンパス社製 内視鏡洗浄消毒装置：OER-3